

フロンティア材料研究所学術賞
研究業績部門

節原 裕一 殿

研究課題

「低ダメージ大面積プロセス対応プラズマ
生成・制御技術の開発」

貴殿は顕著な研究成果を挙げられその
業績は平成 30 年度フロンティア材料研
究所学術賞受賞に値すると認められま
した

よってその業績と栄誉を称えここに賞
します

平成 30 年 9 月 4 日

東京工業大学 科学技術創成研究院
フロンティア材料研究所
所長 神谷 利夫

